

# 第299回応用セラミックス研究所講演会 開催のお知らせ

下記のとおり、応用セラミックス研究所講演会を開催いたします。  
ご都合がございましたら、お気軽にご参加ください。

**日時：2015年9月29日(火)15:00~17:00**

**場所：R3棟1階 応セラ研会議室**

**講演題目及び講師：**

**“Modeling-based optimization of structure evolution in electro-magnetic field assisted and conventional sintering processes”**

**Eugene A. Olevsky**

**(サンディエゴ州立大学, SDSU粉体工学研究所)**

**“Field assisted sintering and microstructure control of oxide”**

**Olivier Guillon**

**(ユーリッヒ研究センター エネルギー・環境研究所, アーヘン大学)**

**問い合わせ先：若井史博(内線5361)**